

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. február 11 – február 17.									
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap		
7									
8		8:30- Technoorg, Bakai Zoltán, SEM_PREP bemetszés próba VG, KSz	Révész Ádám Mg- Ni ECAP és hengerelt minték ETD és EDX vizsgálata VG	Ferencz Andrea SOTE, sebvarró fonalak ETD vizsgálata VG, HK	Hőkezelt Ni drót texturavizsgálata VG, DZ, KSz				
9	Mikroszkóp sugármenetének beállítása VG								
10									
11	slice and view Ni lemez szemcseszekezete VG, DZ, BA								
12									
13									
14									
15		Technoorg Cu minta, 30 fokos bemetszés, EBSD VG, DZ, BA, KSz	slice and view Ni lemez szemcseszekezete VG, DZ, BA	slice and view Ni lemez szemcseszekezete VG, DZ, BA					
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Megjegyzések

DZ

HK

VG

BA

KSz

SzA

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Varga Gábor

Baris Adrienn

Kalácska Szilvia

Székely Anna